

Date d'édition : 05.02.2026

Ref : 47348

**Mécanisme de réglage précision pour un déplacement précis du miroir plan 473 461**



Avec vis micrométrique pour un déplacement précis du miroir plan ( 473 461 ).  
Pour la détermination en interférométrie de la longueur d'onde du faisceau laser.  
Sur tige.

**Caractéristiques techniques :**

Déplacement utile : 25 mm Avance/Rotation : sans réducteur 0,5 mm avec réducteur 5 µm Diamètre de la tige : 12 mm

**Matériel livré :**

1 dispositif de déplacement avec logement pour miroir plan et vis micrométrique fixe  
1 réducteur (100: 1) avec arbre à cardan et bande magnétique  
1 support pour réducteur

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Interférométrie et holographie > sur la plaque de base pour optique laser

Options

Date d'édition : 05.02.2026

Ref : 473461

**Miroir plan à réglage précis Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement**



Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement par deux vis moletées.

Sert à rectifier la trajectoire des faisceaux.

Sur tige.

Caractéristiques techniques :

Diamètre du miroir : 40 mm Diamètre de la tige : 12 mm